## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2004 年12 月29 日 (29.12.2004)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2004/114390 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/336, 29/78

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/005997

(22) 国際出願日:

2004 年4 月26 日 (26.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-176582 2003 年6 月20 日 (20.06.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本電気 株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目7番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 小倉 卓(OGURA,

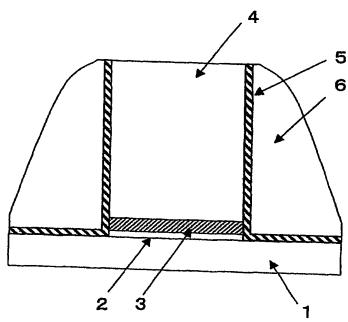
Takashi) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目 7番 1号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP). 五十嵐 信行 (IKARASHI, Nobuyuki) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目 7番 1号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP). 岩本 敏幸 (IWAMOTO, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目 7番 1号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP). 渡辺 啓仁 (WATANABE, Hirohito) [JP/JP]; 〒1088001 東京都港区芝五丁目 7番 1号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 宮崎 昭夫 . 外(MIYAZAKI, Teruo et al.); 〒 1070052 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: 半導体装置及びその製造方法



(57) Abstract: A semiconductor device provided with a MIS field effect transistor comprising a silicon substrate, a gate insulation film provided on this silicon substrate via a silicon-containing insulation film and having a high-permittivity metal oxide film, a silicon-containing gate electrode formed on this gate insulation film, and a side wall including, as a constitution member, silicon oxide on the side surface side of this gate electrode, wherein a silicon nitride film is interposed between this side wall and at least the side surface of the gate electrode. This semiconductor device, although having a fine structure with a small gate length, is capable of low power-consumption and fast operation.

## WO 2004/114390 A1

LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。